

日本技術士会化学部会 9 月度講演会

主催：公益社団法人日本技術士会 化学部会

協賛：触媒学会他

会期：2013 年 9 月 26 日（木）13 時 30 分～17 時 00 分

会場：日本技術士会葺手第二ビル 5F 会議室（東京都港区虎ノ門 4-1-20 田中山ビル隣）

<http://www.engineer.or.jp/images/maptokyo.bmp>

[交通] 地下鉄日比谷線神谷町駅徒歩 4 分

参加申込締切：9 月 19 日（木）

プログラム：

講演 1 「水素インフラ構築への課題」小堀良浩氏（J X 日鉱日石エネルギー(株) 中央技術研究所水素・F C 研究所エグゼクティブリサーチャー）

講演 2 「高炉用コー クス製造プロセスの最新技術動向～S C P E21 適応プロセス～」横溝正彦氏（新日鐵住金(株) 設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部上席主幹、化技術士・化学部門）

<https://www.engineer.or.jp/ippan/dmsw0211.php>

対 象：触媒学会会員、日本技術士会会員及びこれから技術士資格を取ろうと考えている方、JABEE 認定コースを修了された方。

参加費：日本技術士会会員、触媒学会会員 1,000 円、（技術士補及び JABEE 認定コース修了者も会員並み）、一般 2,000 円

参加申込方法：日本技術士会 HP（<http://www.engineer.or.jp/ippan/dmsw0211.php>）または日本技術士会化学部会 沢木まで E-mail でお申込下さい。

申込先：〒140-0011 東京都品川区東大井 5-15-14-1301 沢木技術士事務所・沢木 至

電話/FAX：(03)6433-9696 E-mail：cycle.sawaki@nifty.com

以上